This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 11120528

(43)Date of publication of application: 30.04.1999

(51)Int.CI.

G11B 5/60 G11B 21/21

(21)Application number: 09276291

(71)Applicant:

TDK CORP

(22)Date of filing: 08.10.1997

(72)Inventor:

YAMANAKA NOBORU

KOGA KEIJI

TANEMURA SHIGEKI KOYAMA AKINORI

(54) MAGNETIC HEAD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To reduce attractive force of a magnetic head for a magnetic disk by constituting an air bearing surface with a surface of a protection film and a slider pedestal surface, partially sticking the protection film to the slider pedestal surface and covering at least an electromagnetic conversion end part of an electromagnetic conversion element.

SOLUTION: A writing electromagnetic conversion element 2 consisting of an inductive type electromagnetic conversion element and a reading electromagnetic conversion element 3 consisting of an MR (electromagnetic conversion) element are arranged on air outflow end TR sides of rails 11, 12. The air bearing surfaces 13, 14 constituting the slider 1 are formed by the protection films 17, 18 consisting of carbon nitride, etc., and the slider pedestal surfaces 15, 16. The protection films 17, 18 are provided with film thickness of 0.01-0.05 μ m, and are arranged so as to linearly prolong through central parts of the widths of the rails 11, 12 from an air inflow end LE to the air outflow end TR, and to cover the ends of the pole parts, etc., of the electromagnetic conversion elements 2, 3. The pole parts of the electromagnetic conversion elements 2, 3 aren't in contact directly with the surface of the magnetic disk.

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報 (A) (11) 特許出願公開番号

特開平11-120528

(43)公開日 平成11年(1999)4月30日

(51) Int. Cl. 6		識別記号	散別記号 F I			
G11B	5/60		G 1 1 B	5/60		В
	21/21	101		21/21	101	K

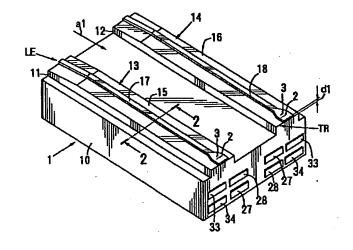
	審査請求 未請求 請求項の数 6	OL	(全7頁)
(21)出願番号	特願平9-276291	(71)出願人	
(22)出顧日	平成9年(1997)10月8日		ティーディーケイ株式会社 東京都中央区日本橋1丁目13番1号
(22) 山嶼口	1,004 (1001)101101	(72)発明者	
			東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティー
		(79) 祭 昭 孝	ディーケイ株式会社内 古賀 啓治
		(12)元明有	東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティー
			ディーケイ株式会社内
		(72)発明者	———————————————————————————————————————
			東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティー
		(7.4) (5.70)	ディーケイ株式会社内
		(74)代理人	弁理士 阿部 美次郎 最終頁に続く

(54) 【発明の名称】磁気ヘッド

(57)【要約】

【課題】 吸着現象を生じにくい磁気ヘッドを提供す る。

【解決手段】 スライダ1は、ABS13、14を有す る。ABS13、14は、保護膜17、18と、スライ ダ基体面15、16とで構成されている。保護膜17、 18は、スライダ基体面15、16に部分的に付着さ れ、少なくとも、電磁変換素子2、3の端部を覆う。



I

【特許請求の範囲】

【請求項1】 スライダと、電磁変換素子とを含む磁気 ヘッドであって、

前記スライダは、空気ベアリング面を有しており、

前記電磁変換素子は、前記スライダに備えられ、電磁変換のための端部が前記空気ベアリング面と近接した位置にあり、

前記空気ベアリング面は、保護膜の表面と、スライダ基 体面とで構成されており、

前記保護膜は、前記スライダ基体面に部分的に付着され、少なくとも、前記電磁変換素子の前記端部を覆う磁 気ヘッド。

【請求項2】 請求項1に記載された磁気ヘッドであって、

前記保護膜は、厚さが $0.01\sim0.05\mu$ mの範囲にある磁気ヘッド。

【請求項3】 請求項1または2に記載された磁気ヘッドであって、

前記保護膜は、ダイヤモンド. ライク. カーボンまたは 窒化カーボンの少なくとも一種でなる磁気ヘッド。

【請求項4】 請求項1、2または3に記載された磁気 ヘッドであって、

前記空気ペアリング面の面積をS0とし、前記保護膜の 表面積をS1としたとき、

0. $0.5 \le (S.0 - S.1) / S.0 \le 0.6$

を満たす磁気ヘッド。

【請求項5】 請求項1、2、3または4の何れかに記載された磁気ヘッドであって、

前記保護膜は、点在している磁気ヘッド。

【請求項6】 請求項1、2、3または4の何れかに記 30 載された磁気ヘッドであって、

前記保護膜は、直線状に設けられている磁気ヘッド。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、磁気ヘッドに関する。

[0002]

【従来の技術】磁気記録媒体の走行によって生じる動圧 を利用して、磁気記録媒体との間に微小な間隔を保って 浮上する磁気ヘッドは、例えば特公昭58-21329 号、特公昭58-28650号各公報等で公知である。

【0003】上述した磁気ヘッドは、磁気記録再生装置において、ヘッド支持装置の先端部に装着され、スライダの空気ペアリング面(以下ABSと称する)を磁気ディスクの表面にパネ接触させ、この状態で起動停止を行なう、いわゆるコンタクト、スタート、ストップ方式によって駆動される。磁気ディスクが静止しているときは、パネ圧によりABSが磁気ディスクの面に押付けられているが、磁気ディスクが回転すると、スライダのABSに揚力動圧が発生し、磁気ヘッドは磁気ディスクの50

面から浮上する。

【0004】この種の磁気記録再生装置においては、高密度記録に対応するため、磁気ヘッドの浮上量はできるだけ小さい値が望ましい。しかしながら、磁気ヘッドの浮上量を低下させた場合、磁気ヘッドが磁気ディスクの表面に衝突して、クラッシュ等の損傷を起こし易くなる。

2

【0005】クラッシュを防ぎ、耐久性を向上させる一つの手段は、表面平滑性の高い磁気ディスクを用いることである。ところが、表面平滑性の高い磁気ディスクでは、通常、磁気ディスク表面に潤滑剤が付与されるため、この潤滑剤が主要因になって、磁気ヘッドが磁気ディスク表面に吸着するようになる。更に、潤滑剤による吸着作用に対し、空気中に存在する湿分または水分等の影響が加わって、磁気ヘッドが磁気ディスク表面に、ますます強く吸着するようになる。

【0006】この種の磁気記録再生装置は、前述したように、コンタクト、スタート、ストップ方式によって駆動されるものであり、磁気ヘッドの吸着現象を生じる 20 と、起動できなくなる。

【0007】吸着現象を回避する手段としては従来より種々の技術が提案されている。例えば、特開昭63-37874号公報、特開平8-287440号公報及び特開平8-2122740号公報には、レール面の特定された位置に3個の突起を設けることにより、磁気ディスクと磁気ヘッドとの接触面積を小さくする手段が開示されている。特開平7-326150号公報には、スライダ基体の一部であるレール面に微小凹凸を設けることにより、吸着を防止する手段を開示している。

【0008】ところで、スライダのABSに吸着防止のための手段を施す場合、ABSによって与えられる浮上特性の変化を極力防止すること、ABSに対して、容易、かつ、高精度で吸着防止手段を付与できることがきわめて重要である。上述した先行技術は、必ずしも、このような条件を満たすものではなかった。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、磁気ディスクに対する吸着力を低減し得る磁気ヘッドを提供することである。

【0010】本発明のもう一つの課題は、吸着力を容易 に制御し得る吸着防止手段を有する磁気ヘッドを提供す ることである。

【0011】本発明の更にもう一つの課題は、ABSによって与えられる浮上特性の変化を最小にし得る吸着防止手段を有する磁気ヘッドを提供することである。

【0012】本発明の更にもう一つの課題は、ABSに対して、容易、かつ、高精度で吸着防止手段を付与できる磁気ヘッドを提供することである。

[0013]

【課題を解決するための手段】上述した課題を解決する

40

ため、本発明に係る磁気ヘッドは、スライダと、電磁変 換素子とを含む。前記スライダは、空気ベアリング面を 有する。前記電磁変換素子は、前記スライダに備えら れ、電磁変換のための端部が前記空気ベアリング面と近 接した位置にある。前記空気ベアリング面は、保護膜の 表面と、スライダ基体面とで構成されている。前記保護 膜は、前記スライダ基体面に部分的に付着され、少なく とも、前記電磁変換素子の前記端部を覆う。

【0014】本発明に係る磁気ヘッドにおいて、保護膜 はスライダ基体面に付着され、空気ペアリング面を構成 10 するから、耐摩耗性の高い磁気ヘッドが得られる。

【0015】しかも、保護膜は、少なくとも、電磁変換 素子の電磁変換を行なう端部を覆っているから、電磁変 換素子を、保護膜によって保護することができる。特 に、電磁変換素子が、読み取り素子となる磁気抵抗効果 素子(以下MR素子と称する)を含む場合、MR素子の 端部が磁気ディスクの表面に直接触れることがないの で、磁気ディスクに対するセンス電流の漏洩、放電また はこれらに起因する動作不良を確実に防止することがで きる。

【0016】更に、保護膜は、スライダ基体面に部分的 に付着されているので、保護膜の周りには、スライダ基 体面に対して、保護膜の膜厚分の段差が生じる。この場 合、保護膜の表面と、スライダ基体面とがABSを構成 する。このため、磁気ディスクに対する磁気ヘッドの吸 着力を低下させることができる。しかも、磁気ディスク に対する磁気ヘッドの吸着力は、保護膜の面積を増減す ることによって制御できる。

【0017】また、保護膜はスライダ基体面に部分的に 付着されるもので、種々のパターンを有するように形成 30 される。保護膜のパターン化に当たって、スライダ基体 面に保護膜を設け、イオンミリング等の手段によって、 予め定められたパターンで、保護膜を部分的に除去する ことにより、必要な保護膜パターンを、容易、かつ、高 精度で形成することができる。

【0018】本発明は、更に、好ましい保護膜の具体 例、浮上特性の変化を最小にし得る保護膜の厚さ、及 び、吸着力と保護膜面積との関係等を開示する。

【0019】本発明の他の目的、構成及び利点について は、添付図面を参照して、更に詳しく説明する。図面 は、単なる実施例を示すに過ぎない。

[0020]

【実施例】図1は本発明に係る磁気ヘッドの斜視図、図 2は図1の2-2線に沿った部分断面図である。図示さ れた本発明に係る薄膜磁気ヘッドは、スライダ1と、電 磁変換素子2、3とを含む。電磁変換素子2は書き込み 素子であり、誘導型電磁変換素子である。電磁変換素子 3は読み取り素子であり、磁気抵抗効果を利用した素子 (以下MR素子と称する)でなる。電磁変換素子2、3 は、レール11、12の一方または両者の空気流出端

(トレーリング、エッジ) TRの側に備えられている。 電磁変換素子2、3は、スライダ1に備えられ、電磁変 換のための端部がABS13、14と近接した位置にあ る。空気流出端TRの側にある側面には、電磁変換素子 2に接続された取り出し電極27、28及び電磁変換素 子3に接続された取り出し電極33、34がそれぞれ設 けられている。

【0021】スライダ1は、ABS13、14を有す る。ABS13、14は、保護膜17、18と、スライ ダ基体面15、16とで構成されている。保護膜17、 18は、スライダ基体面15、16に部分的に付着さ れ、少なくとも、電磁変換素子2、3のポール部等の端 部を覆う。保護膜17、18を構成する材料の代表例 は、ダイヤモンド、ライク、カーボン(以下DLCと称 する)または窒化カーボン等である。

【0022】図示されたスライダ1は媒体対向面側にレ ール11、12を有し、スライダ基体面15、16はレ ール11、12の表面によって構成されている。レール 11、12は2本に限らない。1~3本のレールを有す 20 ることがあり、レールを持たない平面となることもあ る。また、浮上特性改善等のために、媒体対向面に種々 の幾何学的形状が付されることもある。何れのタイプの スライダ1であっても、本発明の適用が可能である。 【0023】また、保護膜17、18は、レール11、 12の幅方向の略中間部において、空気流出端TRから 空気流入端LEに向かって直線状に形成されている。電 磁変換素子2、3の端部は、保護膜17、18の膜厚d

【0024】図3は図1に示した薄膜磁気ヘッドの電磁 変換素子部分の拡大斜視図である。電磁変換素子2は、 ABS13、14に現れる第1のボール部P1及び第2 のボール部P22を有する。第1のボール部P1及び第 2のポール部P22はギャップ膜24を隔てて対向して

1の分だけ後退した位置にある。

【0025】書き込み素子となる電磁変換素子2は、M R素子3に対する第2のシールド膜を兼ねている第1の 磁性膜21、第2の磁性膜22、コイル膜23、アルミ ナ等でなるギャップ膜24、ノボラック樹脂等の有機樹 脂で構成された絶縁膜25及びアルミナ等でなる保護膜 26などを有している。第1の磁性膜21及び第2の磁 性膜22の先端部は微小厚みのギャップ膜24を隔てて 対向する第1のボール部P1及び第2のボール部P22 となっており、第1のボール部P1及び第2のボール部 P22において書き込みを行なう。第1の磁性膜21及 び第2の磁性膜22は、そのヨーク部が第1のポール部 P1及び第2のボール部P22とは反対側にあるパック ギャップ部において、磁気回路を完成するように互いに 結合されている。絶縁膜25の上に、ヨーク部の結合部 のまわりを渦巻状にまわるように、コイル膜23を形成 50 してある。コイル膜23の両端は、取り出し電極27、

20

5

28に導通されている(図1参照)。コイル膜23の巻数および層数は任意である。

【0026】MR素子3は、これまで、種々の膜構造の ものが提案され、実用に供されている。例えばパーマロ イ等による異方性磁気抵抗効果素子を用いたもの、巨大 磁気抵抗(GMR)効果膜を用いたもの等がある。本発 明において、何れのタイプであってもよい。MR素子3 は、第1のシールド膜31と、第2のシールド膜を兼ね ている第1の磁性膜21との間において、絶縁膜32の 内部に配置されている。絶縁膜32はアルミナ等によっ て構成されている。MR素子3は取り出し電極33、3 4に接続されている(図1参照)。

【0027】図4は図1~図3に示した磁気ヘッドを組み込んだ磁気記録再生装置の平面図である。以下図1~図3をも参照し、図4に図示された磁気記録再生装置について説明する。本発明に係る磁気ヘッド6は、ヘッド支持装置5の先端部に装着される。そして、スライダ1のABS13、14を磁気ディスク4の表面にパネ接触させ、この状態で起動及び停止を行なう、いわゆるコンタクト、スタート、ストップ方式によって駆動する。

【0028】磁気ディスク4が静止しているときは、ヘッド支持装置5のパネ圧によりABS13、14を構成する保護膜17、18の表面が磁気ディスク4の面に押付けられているが、磁気ディスク4が回転すると、ABS13、14に揚力動圧が発生し、この動圧とヘッド支持装置5のパネ圧と釣り合う浮上量で、磁気ディスク4の面から浮上する。駆動方式としては、ロータリー、アクチュエータ方式が一般的であるが、リニアアクチュエータ方式を採用してもよい。図4はロータリー、アクチュエータ方式を示し、ヘッド支持装置5の先端部に取り付けられた磁気ヘッド6が、磁気ディスク4の径方向り1またはb2に駆動される。そして、ヘッド支持装置5を回転駆動する位置決め装置7により、磁気ヘッド6が、磁気ディスク4上の所定のトラック位置に位置決めされる。

【0029】ここで、本発明に係る磁気ヘッドにおいて、保護膜17、18がスライダ基体面15、16に付着され、ABS13、14を構成するから、主として、保護膜17、18が磁気ディスク4と接触することになり、耐摩耗性の高い磁気ヘッドが得られる。

【0030】しかも、保護膜17、18は、少なくとも、電磁変換素子2、3の電磁変換を行なう端部を覆っているから、電磁変換素子2、3を、保護膜17、18によって保護することができる。特に、電磁変換素子3が、MR素子である場合、MR素子3の端部が磁気ディスク4の表面に直接触れることがない。このため、磁気ディスク4に対するセンス電流の漏洩、放電またはこれらに起因する動作不良を確実に防止することができる。

【0031】更に、保護膜17、18は、スライダ基体 面15、16に部分的に付着されているので、保護膜1 50

7、18の周りには、スライダ基体面15、16に対して保護膜17、18の膜厚 d1によって定まる段差が生じる。図においては、スライダ基体面15、16は、保護膜17、18の表面よりも低くなっている。そして、保護膜17、18の表面と、スライダ基体面15、16によるABS13、14が構成される。このため、磁気ディスク4に対する磁気ヘッド6の吸着力を低下させることができる。磁気ディスク4に対する磁気ヘッド6の吸着力は、保護膜17、18の面積を増減することによって制御できる。

【0032】また、保護膜17、18はスライダ基体面15、16に部分的に付着されるもので、種々のパターンを有するように形成される。保護膜17、18のパターン化に当たって、スライダ基体面15、16の上に保護膜17、18を設け、この保護膜17、18を、イオンミリング等の手段によって、予め定められたパターンで、部分的に除去することにより、必要なパターンを、容易、かつ、高精度で形成することができる。

【0033】保護膜17、18は、好ましくは、0.01 $\sim 0.05 \mu$ mの範囲の膜厚d1(図2参照)となるように形成される。保護膜17、18の膜厚d1が 0.05μ mを越えると、電磁変換素子2、3におけるスペーシングロスが増え、電磁変換特性が劣化する。膜厚d1が 0.01μ mよりも小さくなると、吸着力の制御ができなくなる。しかも、保護膜17、18の膜厚d1を前述した $0.01 \sim 0.05 \mu$ mの範囲に設定した場合は、保護膜17、18によるABS13、14の浮上特性の変化を最小にし得る。

【0034】保護膜17は、好ましくは、その面積をS 1とし、ABS13の面積をS0としたとき、

0.05≦(S0-S1)/S0≦0.6を満たすように形成する。保護膜18の面積S1も、ABS14の面積S0に対して同様の関係を有する。

【0035】図5は(S0-S1)/S0と起動時摩擦抵抗との関係をグラフ化して示す図である。このデータはコンタクト.スタート.ストップ方式によって駆動した場合のデータである。起動時摩擦抵抗の値1(arb.)は、ABS13、14が保護膜17、18とスライダ基体面15、16との組み合わせを持たない平面で40ある場合の値である。図示するように、保護膜17、18を設けた本発明に係る磁気ヘッド6は、コンタクト.スタート.ストップ方式によって駆動した場合、起動時摩擦抵抗が、従来の磁気ヘッドよりも、必ず小さくなる。このことは、吸着力が低下していることを示す。特に、0.05≦(S0-S1)/S0≦0.6の範囲では、起動時摩擦抵抗が0.5以下であり、従来の磁気ヘッドの半分の値まで低下している。

【0036】保護膜17、18の形状、膜厚d1及び配置、それによって画定されるスライダ基体面15、16の形状、配置等は、磁気記録再生装置の要求に応じて変

8

更され得る。例えば、磁気記録再生装置からの要求に応じて、正圧を発生させる形状もしくは配置、または、負圧を発生させる形状もしくは配置にしたり、あるいは、磁気ディスク4の回転スピードに合わせて膜厚 d 1 を選択する等である。次に、そのような変形例を、図6~図8を参照して説明する。

【0037】図6は本発明に係る磁気ヘッドの別の例を示す斜視図である。図において、図1と同一の構成部分には同一の参照符号を付してある。この実施例の特徴は、保護膜17、18が点在されていることである。保 10 護膜17、18は、円形、楕円形、長円形または角形等、任意の形状を採ることができる。この実施例においても、保護膜17、18の厚さd1、面積S0と面積S1との比等については、前述した条件が適用される。

【0038】図7は本発明に係る磁気ヘッドの更に別の例を示す斜視図である。図において、図1と同一の構成部分には同一の参照符号を付してある。この実施例の特徴は、レール11、12の長さ方向に沿って、保護膜17、18と、スライダ基体面15、16とが交互に配置(ストライブ状)されていることである。この実施例の20場合、膜厚d1の値によってスライダ基体面15、16を負圧発生部として機能させることができる。面積S0と面積S1との比等については、前述した条件が適用される。

【0039】図8は本発明に係る磁気ヘッドの更に別の実施例を示す平面図である。図示された磁気ヘッドは、負圧型であり、2つの凸部11、12の間に、負圧発生部となる保護膜191を有する。凸部11、12の間は、空気流入端(リーディング・エッジ)LEの側では、スライダ基体面192によって閉じられ、空気流出 30端TRの側では開放されている。スライダ基体面192はスライダ基体面15、16と連続する平面を構成している。保護膜17、18の態様は、図1及び図2に示した実施例と類似している。即ち、保護膜17、18は、凸部11、12の表面を構成するスライダ基体15、16の幅方向の略中間部において、空気流出端TRから空気流入端LEに向かって直線状に形成されている。図示は省略するが、保護膜17、18は、図6、図7に示した態様を採ることもできる。

【0040】この実施例においても、保護膜17、18 40

の厚さd1、面積S0と面積S1との比等については、 前述した条件が適用される。

【0041】以上、好ましい実施例を参照して本発明の 内容を具体的に説明したが、本発明の基本的技術思想及 び教示に基づいて、当業者であれば、種々の変形態様を 採り得ることは自明である。

[0042]

【発明の効果】以上述べたように、本発明によれば、次 のような効果を得ることができる。

- (a) 磁気ディスクに対する磁気ヘッドの吸着力を低減 し得る磁気ヘッドを提供することができる。
- (b) ABSによって与えられる浮上特性の変化を最小にし得る吸着防止手段を有する磁気ヘッドを提供することができる。
- (c) ABSに対して、容易、かつ、高精度で吸着防止 手段を付与できる磁気ヘッドを提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る磁気ヘッドの斜視図である。

【図2】図1の2-2線に沿った部分断面図である。

0 【図3】図1に示した薄膜磁気ヘッドの電磁変換素子部 分の拡大斜視図である。

【図4】図1~図3に示した磁気ヘッドを組み込んだ磁気記録再生装置の平面図である。

【図5】(S0-S1)/S0と起動時摩擦抵抗との関係をグラフ化して示す図である。

【図6】本発明に係る磁気ヘッドの別の例を示す斜視図である。

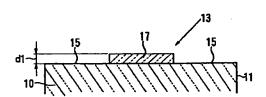
【図7】本発明に係る磁気ヘッドの更に別の例を示す斜 視図である。

【図8】本発明に係る磁気ヘッドの更に別の実施例を示す平面図である。

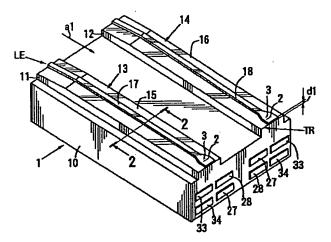
【符号の説明】

1 .	スライダ
2, 3	電磁変換素子
1 0	スライダ基体
11,12	レールまたは凸部
13,14	ABS
15, 16	スライダ基体面
17.18	保護膜

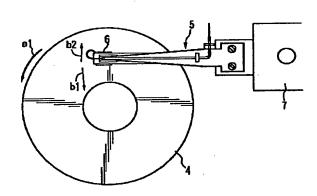
[図2]



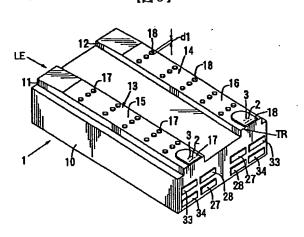




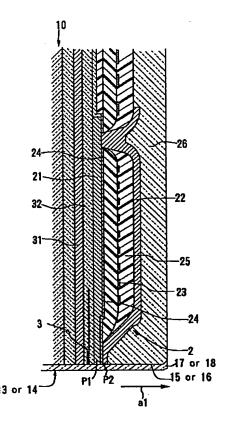
[図4]



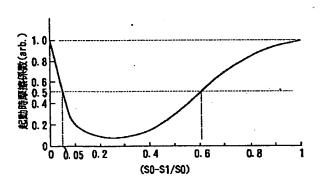
[図6]



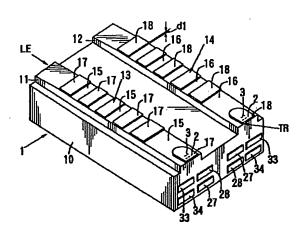
【図3】



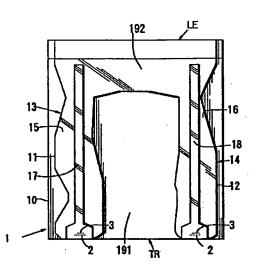
[図5]



【図7】



[図8]



フロントページの続き

(72)発明者 小山 秋典 東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティ ーディーケイ株式会社内